

# 2025年度 知的財産研究科 知的財産専攻 授業時間割表

開講期	前期								後期							
	曜日	時間	授業科目名	担当者	教室	配当年次	分類	授業コード	備考	授業科目名	担当者	教室	配当年次	分類	授業コード	備考
月	2		★特許法・実用新案法要論Ⅱ	北川・小林(昭)	大学院講義室1	1	履修義務	MPCA021A0 MPCA002A0	2023～ ～2022							
	3		Intellectual Property Studies I【MR】 (裏面参照)	内藤・小林(昭) 杉浦・村川 三浦・大塚 松井	大学院講義室2 それ以外は 別途指示	1・2	選履義2	MPCC040M0 MPCC026M0	2023～ ～2022	★特許法・実用新案法特論Ⅰ	杉浦	大学院講義室1	1	履修義務	MPCB027A0 MPCB001A0	2023～ ～2022
	4		リサーチリテラシー(後半)	三浦	大学院講義室1	1	必	MPAF001A0		知的財産情報検索分析特論	三浦・茂木 野崎・伊藤	181教室	1・2	履修義務 登必	MPCB023A0	2023～ ～2022
	6		★特許法・実用新案法要論Ⅱ【MR】	北川・小林(昭)	1006教室	1	履修義務	MPCA021M0 MPCA002M0	2023～ ～2022	★特許法・実用新案法特論Ⅰ【MR】	杉浦	1002教室	1	履修義務	MPCB027M0 MPCB001M0	2023～ ～2022
	7		リサーチリテラシー(後半)【MR】	三浦	1007教室	1	必	MPAF001M0		知的財産情報検索分析特論【MR】 商標実務特論【MR】(後半)	三浦・茂木 野崎・伊藤 茂木	1007教室 1001教室	1・2 1・2	履修義務 登必	MPCB023M0 MPCB031M0	2023～ ～2022
火	2		知的財産情報検索分析要論	三浦・榎本 小林(誠)	181教室	1・2	履修義務 登必	MPCB009A0	2023～ ～2022							
	3		★知的財産関連条約要論	松井	大学院講義室2	1		MPCC031A0 MPCC001A0	2023～ ～2022	Intellectual Property Studies III (裏面参照)	内藤・村川 井村・吉田 松井・伊藤	大学院講義室2 それ以外は 別途指示	1・2	選履義2	MPCC042A0 MPCC028A0	2023～ ～2022
	4		知的財産専門実務特論	内藤・三浦 角田・村川 石川・大塚	大学院講義室1	1		MPCE002A0		★知的財産関連条約特論	北川・小林(昭)	大学院講義室1	1	履修義務	MPCB032A0 MPCC002A0	2023～ ～2022
	6		★知的財産関連条約要論【MR】 知的財産評価特論【MR】	松井 小林(誠)	1002教室 1001教室	1 1・2	履修義務 登必	MPCC031M0 MPCC001M0 MPCC039M0 MPCC020M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022	特許出願作成演習【MR】 知的財産国際訴訟特論【MR】	十河 松井	1006教室 1001教室	1・2 2	履修義務 登必	MPCB021M0 MPCC036M0 MPCC010M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022
	7		知的財産情報検索分析要論【MR】 米国知的財産法特論【MR】	三浦・榎本 小林(誠) 杉浦・茂木 吉田・伊藤	1006教室 1007教室	1・2 2	履修義務 登必	MPCB009M0 MPCC033M0 MPCC023M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022	★知的財産関連条約特論【MR】 国際関係法要論【MR】	北川・小林(昭) 松井	1007教室 1001教室	1 1・2	履修義務	MPCC032M0 MPCC002M0 MPCC037M0 MPCC011M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022
	2		知的財産事業化演習 (裏面参照)	榎本・小林(昭) 小林(誠)・村川 大塚・角田 茂木・北川 伊藤・杉浦	182教室	1・2	選履義3 選履義2	MPCC036A0 MPCC030A0	2023～ ～2022	知的財産事業化演習 (裏面参照)	榎本・小林(昭) 小林(誠)・村川 大塚・角田 茂木・北川 伊藤・杉浦	182教室	1・2	選履義3 選履義2	MPCC036A0 MPCC030A0	2023～ ～2022
	4									知的財産会議英語演習【MR】	小林(昭)	大学院講義室1	1・2	選履義2	MPCC038M0 MPCC030M0	2023～ ～2022
水	6		応用化学・生命工学要論【MR】 IPビジネス契約特論【MR】	大屋 清上	1002教室 1006教室	1・2 1・2	選履義1 履修義務	MPCB020M0 MPCC040M0 MPCC021M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022	医薬特許要論(前半)【MR】 情報と知的財産(後半)【MR】	箱田 杉浦	1002教室 1002教室	2 2		MPCB024M0 MPCB025M0	
	7		知的財産マネジメント要論【MR】 情報技術要論【MR】	内藤 村川	1007教室 1003教室	1・2 1・2	履修義務 登必	MPCC037M0 MPCC017M0 MPCB026M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022	機械技術要論【MR】 知的財産マネジメント特論【MR】	西井 内藤	1006教室 1004教室	1・2 1・2	選履義1 履修義務 登必	MPCB018M0 MPCC038M0 MPCC018M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022
	1		日本語演習Ⅰ【MR】	小谷	大学院講義室1	1・2	留	MPDF004M0		日本語演習Ⅱ【MR】	小谷	大学院講義室1	1・2	留	MPDF005M0	
	2		経営学要論【MR】 技術標準と知的財産特論【MR】	長谷川 村川	大学院講義室2 大学院講義室1	1・2 1・2		MPCC033M0 MPCC014M0 MPCC042M0 MPCC023M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022	著作権法特論 電気電子要論【MR】	甲野・山中 村川	大学院講義室2 大学院講義室1	1 1・2	履修義務 登必	MPCA030A0 MPCA010A0 MPCB019M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022
木	3		★特許法・実用新案法要論Ⅰ	榎本	大学院講義室1	1	履修義務	MPCA020A0 MPCA001A0	2023～ ～2022	マーケティングとデザイン特論(前半)	榎本・伊藤	大学院講義室2	1・2		MPCC044A0 MPCC025A0	2023～ ～2022
	6		知的財産訴訟特論【MR】	富宅・田中	1003教室	2		MPCB008M0		国際IPビジネス契約特論【MR】 マーケティングとブランド特論【MR】	山本(飛) 石川	1005教室 1007教室	1・2 1・2		MPCC041M0 MPCC022M0 MPCC043M0 MPCC024M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022
	7		★特許法・実用新案法要論Ⅰ【MR】 民事訴訟法要論【MR】	榎本 水野	1006教室 1002教室	1 1・2	履修義務	MPCA020M0 MPCA001M0 MPCA016M0	2023～ ～2022	著作権法特論【MR】 マーケティングとデザイン特論(前半)【MR】	甲野・山中 榎本・伊藤	1003教室 1006教室	1 1・2		MPCA030M0 MPCA010M0 MPCD044M0 MPCC025M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022
	2		Intellectual Property Studies II【MR】 (裏面参照)	内藤・小林(昭) 村川・杉浦 林・角田 松井	大学院講義室2 それ以外は 別途指示	1・2	選履義2	MPCC041M0 MPCC027M0	2023～ ～2022	Intellectual Property Studies III (裏面参照)	内藤・村川 井村・吉田 松井・伊藤	大学院講義室2 それ以外は 別途指示	1・2	選履義2	MPCC042A0 MPCC028A0	2023～ ～2022
	3		審査審判対応演習	北川・小林(昭)	大学院講義室1	1・2	履修義務 登必	MPCB022A0	2023～ ～2022	★特許法・実用新案法特論Ⅱ	北川	大学院講義室1	1		MPCB028A0 MPCB002A0	2023～ ～2022
	4		民法要論【MR】	吉田	大学院講義室2	1・2		MPCA033M0	2023～							
	6		審査審判対応演習【MR】	北川・小林(昭)	1006教室	1・2	履修義務 登必	MPCB022M0	2023～ ～2022	★特許法・実用新案法特論Ⅱ【MR】 コンテンツ知的財産特論【MR】	北川 甲野・関堂 吉田・山中 川瀬・土原	1006教室 1002教室	1 1・2		MPCB028M0 MPCB002M0 MPCA032M0 MPCA012M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022
7		事業戦略事例研究Ⅰ【MR】	榎本・小林(昭) 杉浦・角田 長谷川・大塚	1006教室 1007教室	1・2	選履義3 選履義2	MPCC034M0 MPCC031M0	2023～ ～2022	事業戦略事例研究Ⅱ【MR】	榎本・小林(昭) 杉浦・角田 長谷川・大塚	1006教室 1007教室	1・2	選履義3 選履義2	MPCC035M0 MPCC032M0	2023～ ～2022	
土	1		著作権法要論【MR】 不正競争防止法要論(前半)【MR】	関堂 大塚	大学院講義室1 大学院講義室2	1 1・2	選履義4 履修義務	MPCA024M0 MPCA005M0 MPCA025M0 MPCA019M0	2025～ 2023～2024 2023～ ～2022	不正競争防止法特論【MR】 中国・アジア知的財産法特論(前半)【MR】 欧州知的財産法特論(後半)【MR】	大塚 角田・茂木 甲野・伊藤 角田・茂木 吉田・伊藤	大学院講義室2 大学院講義室1	1・2 2 2		MPCA031M0 MPCA011M0 MPCC034M0 MPCC024M0 MPCC035M0 MPCC025M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022 2023～ ～2022
	2		★意匠法要論【MR】	伊藤	181教室	1	選履義4 履修義務	MPCA022M0 MPCA003M0	2025～ 2023～2024	★商標法特論【MR】 ★知的財産法専門特論Ⅲ【MR】	茂木 喜多	大学院講義室2 大学院講義室1	1 2		MPCB030M0 MPCB004M0 MPCA028M0 MPCA008M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022
	3		★知的財産法専門特論Ⅰ【MR】 発酵及び食品学要論【MR】	五丁・藤飯・吉川 角田	大学院講義室1 大学院講義室2	2 1・2	選履義1	MPCA026M0 MPCA006M0 MPCB032M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022	★知的財産法専門特論Ⅳ【MR】 ★意匠法特論【MR】	大西・宮澤 伊藤	大学院講義室1 大学院講義室2	2 1		MPCA029M0 MPCA009M0 MPCB029M0 MPCB003M0	2023～ ～2022 2023～ ～2022
	4		★知的財産法専門特論Ⅱ【MR】 ★商標法要論【MR】	五丁・山本(淳) 茂木	大学院講義室1 181教室	2 1	選履義4 履修義務	MPCA027M0 MPCA007M0 MPCA023M0 MPCA004M0	2023～ ～2022 2025～ 2023～2024 ～2022							

時間割表以外の講義

授業科目名	担当者	教室	注意事項	授業コード	備考
インターンシップ	村川・林 三浦・内藤 角田	別途指示する	・知的財産専門実務特論を履修する者のみ受講することができる。 ・後期末に成績評価を行うが、知的財産専門実務特論を修得した2年次学生は、担当教員と相談のうえ、前期から活動することもできる。	MPCE003A0	2023～
				MPCE004A0	～2022
知的財産実務化演習 (選履義3)	榎本・小林(昭) 小林(誠)・村川 大塚・角田 茂木・北川 伊藤・杉浦	182教室 それ以外は別途指示	・2025年4月9日(水)～10月13日(月)の期間内において、原則水曜日の2限に開催する。 ・なお、前期及び後期の授業期間中は、他の授業科目と重複しない範囲で、表面に記載の 開講日程を追加又は変更することがある。また夏季休暇中も開講する。具体的な日程は 別途指示する。	MPCD036A0	2023～
				MPCD030A0	～2022
Intellectual Property Studies I 【MR】 (選履義2)	内藤・小林(昭) 杉浦・村川 三浦・大塚 松井	大学院講義室2 それ以外は別途指示	・2025年5月7日(水)～8月1日(金)の期間内において、原則月曜日の3限に開催する。 ・なお、他の授業科目と重複しない範囲で、表面に記載の開講日程を追加又は変更するこ とがある。具体的な日程は別途指示する。 ・講義はすべて英語で実施する。	MPCC040M0	2023～
				MPCC026M0	～2022
Intellectual Property Studies II 【MR】 (選履義2)	内藤・小林(昭) 村川・杉浦 林・角田 松井	大学院講義室2 それ以外は別途指示	・2025年5月7日(水)～8月1日(金)の期間内において、原則金曜日の2限に開催する。 ・なお、他の授業科目と重複しない範囲で、表面に記載の開講日程を追加又は変更するこ とがある。具体的な日程は別途指示する。 ・講義はすべて英語で実施する。	MPCC041M0	2023～
				MPCC027M0	～2022
Intellectual Property Studies III (選履義2)	内藤・村川 井村・口田 松井・伊藤	大学院講義室2 それ以外は別途指示	・2025年9月25日(木)～12月5日(金)の期間内において、原則火曜日の3限と金曜日の2 限に開催する。なお、他の授業科目と重複しない範囲で、表面に記載の開講日程を追加 又は変更することがある。具体的な日程は別途指示する。 ・講義はすべて英語で実施する。	MPCC042A0	2023～
				MPCC028A0	～2022
Intellectual Property Studies (Summer Intensive) (選履義2)	内藤・村川 三浦・杉浦 角田・北川 松井	181教室	・実施日:2025年8月25日(月)～8月29日(金) 1限から4限 ・講義はすべて英語で実施する。 ・前期の履修申請期間にWeb登録すること。	MPCC039A0	2023～
				MPCC029A0	～2022
Intellectual Property Research I	内藤・角田 松井	別途指示する	・英語による研究指導を行なう科目である。 ・実施期間は、5月7日(水)～8月1日(金)とする。 ・研究テーマに応じて、左記の指導教員のゼミに所属する。 ・履修登録は大学で行う。前期の履修申請期間に履修登録画面にて確認すること。 ・ゼミの実施曜日時は、指導教員と協議の上、決定する。	MPCF006A0	
Intellectual Property Research II	内藤・角田 松井	別途指示する	・英語による研究指導を行なう科目である。 ・実施期間は、9月25日(木)～12月5日(金)とする。 ・研究テーマに応じて、左記の指導教員のゼミに所属する。 ・履修登録は大学で行う。前期の履修申請期間に履修登録画面にて確認すること。 ・ゼミの実施曜日時は、指導教員と協議の上、決定する。	MPCF007A0	

研究基礎

ゼミ教員名	授業コード	ゼミ教員名	授業コード	注意事項
大塚	MPAF002A0	長谷川	MPAF002T0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1年次履修の必修科目である。</li> <li>・研究テーマに応じて、左記の指導教員のゼミに所属する。</li> <li>・履修登録は大学で行う。後期の履修申請期間に履修登録画面にて確認すること。</li> <li>・配属先に誤りがある場合、至急、知的財産研究科事務室に申し出ること。</li> <li>・ゼミの実施曜日時は、指導教員の異なる指示がない限り、土曜日4限とする。</li> <li>・本科目はMS(同時双方向形式メディア授業)に対応している。</li> </ul>
小林(誠)	MPAF002B0	村川	MPAF002N0	
杉浦	MPAF002F0	内藤	MPAF002P0	
北川	MPAF002H0	伊藤	MPAF002Q0	
甲野	MPAF002K0	角田	MPAF002R0	
三浦	MPAF002L0	茂木	MPAF002S0	
山中	MPAF002C0	榎本	MPAF002D0	

特別研究

ゼミ教員名	授業コード	ゼミ教員名	授業コード	注意事項
小林(昭)	MPAF003B0	長谷川	MPAF003T0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2年次通年履修の必修科目である。</li> <li>・研究テーマに応じて、左記の指導教員のゼミに所属する。</li> <li>・履修登録は大学で行う。前期の履修申請期間に履修登録画面にて確認すること。</li> <li>・配属先に誤りがある場合、至急、知的財産研究科事務室に申し出ること。</li> <li>・ゼミの実施曜日時は、指導教員の異なる指示がない限り、土曜日5限とする。</li> <li>・本科目はMS(同時双方向形式メディア授業)に対応している。</li> </ul>
杉浦	MPAF003C0	大塚	MPAF003N0	
内藤	MPAF003F0	村川	MPAF003P0	
三浦	MPAF003H0	伊藤	MPAF003Q0	
榎本	MPAF003K0	角田	MPAF003R0	
甲野	MPAF003A0	茂木	MPAF003S0	
北川	MPAF003D0	山中	MPAF003E0	

開講方法の注意

授業科目名	年次	曜日	注意事項
知的財産情報検索分析要論	1年前期	火曜2・7限	社会人の場合を除き、原則として、学生番号の下一桁に基づき下記のとおり履修すること。 知的財産情報検索分析要論 奇数:火曜2限 偶数:火曜7限
審査審判対応演習	1・2年前期	金曜3・6限	審査審判対応演習 偶数:金曜3限 奇数:金曜6限

補足事項

1. 授業時間は以下の通りである。知的財産学研究科のみ、他の学部や研究科と授業時間が異なる。  
また、開講場所により、5限の時間が異なるため、注意すること。

時限	大宮キャンパス	梅田キャンパス
第1時限	9:20～10:50	-
第2時限	11:10～12:40	-
第3時限	13:40～15:10	-
第4時限	15:30～17:00	-
第5時限	17:20～18:50	-
第6時限	-	18:30～20:00
第7時限	-	20:10～21:40

2. 各教室について

キャンパス	教室名	場所
大宮	181教室・182教室 (大宮1号館8階)	1号館8階
	大学院講義室1	1号館9階
	大学院講義室2	
梅田	1001教室 ～1007教室	OIT梅田タワー 10階

3. 時間割表の★印は、弁理士試験短答式試験一部免除の対象科目であることを示している。  
この免除資格認定を希望する者は、★印の授業科目の単位をすべて(昼夜開講の授業科目はいずれかを)修得し、本研究科を修了する必要がある。
4. 「インターンシップ」を除くすべての科目がMS(同時双方向形式メディア授業)に対応しており、【MR】印が付されている科目については録画形式メディア授業にも対応していることを示している。  
なお、試験実施科目についてはメディア授業の履修生であっても試験実施日に試験実施会場での受験が必要なためシラバスもしくは教員の指示を確認すること。
5. 【2025年度以降入学者】時間割表の「分類」欄は、「必」が必修科目・「履修義務」が履修義務科目・「留」が留学生対象科目を示している。  
また、「選履義1」は選択履修義務科目(技術系)、「選履義2」は選択履修義務科目(語学系・国際研究)、「選履義3」は選択履修義務科目(知的資産経営)、「選履義4」は選択履修義務科目(知的財産法基礎科目)を示している。  
「選履義1」「選履義2」はそれぞれ5科目中少なくとも1科目、「選履義3」は3科目中少なくとも2科目、「選履義4」は3科目中少なくとも1科目を履修する。  
【2023・2024年度入学者】時間割表の「分類」欄は、「必」が必修科目・「履修義務」が履修義務科目・「留」が留学生対象科目を示している。  
また、「選履義1」は選択履修義務科目(技術系)、「選履義2」は選択履修義務科目(語学系・国際研究)、「選履義3」は選択履修義務科目(知的資産経営)を示している。  
「選履義1」「選履義2」はそれぞれ5科目中少なくとも1科目、「選履義3」は3科目中少なくとも2科目を履修する。  
【2022年度以前入学者】時間割表の「分類」欄は、「必」が必修科目・「登必」が登録必修科目・「留」が留学生対象科目を示している。  
また、「選登必1」は選択登録必修科目(技術系)、「選登必2」は選択登録必修科目(知的資産経営)を示している。
6. 時間割表の「備考」欄は、受講上の注意を記載している。例えば、「2023～」とあれば、2023年度以降入学生のみが受講する科目であることを示している。
7. 配当年次については、原則、記載された年次にて履修すること。但し、履修計画の都合上、自己の年次より上位年次に配当される科目を受講することは可能であるので、熟考のうえ履修計画を立てること。